



DYREKTOR I RADA NAUKOWA

INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

uprzejmie zawiadamiają, że

20 kwietnia 2016 roku o godzinie 11:30

w siedzibie Instytutu, Warszawa, Al. Lotników 32/46 bud. VI, pokój 120 (I piętro) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ,
której autorem jest

mgr inż. Piotr Karbownik

Tytuł rozprawy: „**Study of mid-infrared quantum cascade laser
fabrication technology**”

Promotor: prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI - Instytut Technologii Elektronowej

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Regina PASZKIEWICZ - Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Włodzimierz NAKWASKI - Politechnika Łódzka

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Instytutu Technologii Elektronowej

Prof. dr hab. Jacek Kossut

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami także na stronie:
http://www.ite.waw.pl/pl/przewody_doktorskie.php

